# ◎ 公開特許公報(A) 平2-284682

Silnt.Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)11月22日

B 08 B 3/02 H 05 K 3/26 D 7817-3B 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

会発明の名称

高圧水噴射による異物除去装置

②特 願 平1-108193

②出 願 平1(1989)4月27日

⑦発明者 村上
⑦発明者 林田

盛喜哲夫

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

東京都台東区台東1丁目5番1号

四代 理 人 弁理士 秋元 輝雄

明細書

#### 1. 発明の名称

高圧水噴射による異物除去装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 一定の速度で搬送される板材の表面に偏心 回転するノズルから高圧水を噴射し、表面に付着

した異物を除去するようにした異物除去装置において、前記板材をその進行方向に対して前後に徴 振動させる振動機構を設けたことを特徴とする高 圧水噴射による異物除去装置。

- (2) 一定の速度で搬送される板材の設面に偏心回転するノズルから高圧水を噴射し、設面に付着した異物を除去するようにした異物除去装置において、前記ノズルは楕円ギャに偏心して取り付けられ、この楕円ギャに駆動側の楕円ギャを長軸又は短軸同士が互いに直交するようにして嚙合させたことを特徴とする高圧水噴射による異物除去装置。
  - (3) 一定の速度で搬送される板材の表面に偏心

回転するノズルから高圧水を噴射し、没面に付着した異物を除去するようにした異物除去装置において、前記ノズルは前記板材の走行方向に対して直角方向であって干鳥状に、しかも一つおきに出したノズルがノズルピッチのほぼ1/2 ずらせて配設されたことを特徴とする高圧水噴射による異物除去物の

#### 3. 発明の詳細な説明

# [産業上の利用分野]

本発明は、板材の表面に高圧水を噴射させながら表面に付着している異物を除去するようにした 西圧水噴射による異物除去装置に関するものであ る。

#### [従来の技術]

ブリント 基板の 表面に付着している 被数や 加工 穴の 周囲に生じた バリ、 或は粘む物等の 異物を除 去する 手段として、 その 基板の 表面に 高圧水を噴 射して吹き飛ばすようにした装置がある。

この種の異物除去装置は、従来第7図に示すようにプリント基板 a (ワーク)を一定の速度で搬

送しながら、回転ギャトに偏心して取り付けられたノズルでから高圧水dを喚射させ、その圧力で表面の異物を除去するようにしてある。通常、ノズルでは一基だけではなく的記プリント基板8の幅に応じて一列状態に複数基並設される。

#### [発明が解決しようとする課題]

前記のような従来の異物除去装置において、ノ ズルcから噴射された高圧水は螺旋状の軌跡を描 くが、この軌跡と軌跡との間に隙間が生じて綺麗 に除去出来ないことがある。

また、この軌跡間に隙間が生じないように設定したとしても、高圧水の螺旋状軌跡において、中心域から両側域に行くに連れて軌跡の重なり合う面積が徐々に大きくなり、つまり両側部では噴射状態が過剰気味となっている。

前記のようにノズルはプリント基板 a の幅に応じて一列状態に複数基並設されるが、一番能率良く作業をするためには、いかなる間隔をあけてどのように配設すれば良いかが問題となる。

本発明は、このような従来の問題点を全て解決

間に値かな隙間が生じたとしても、その隙間を返 動により動かして高圧水が当たるようにすること が出来、ノズルは楕円ギャに個心して取り付けられ、この楕円ギャに駆動側の楕円ギャを長軸又は 短軸同士が互いに直交するように嚙合させたの で、ノズルの螺旋運動においてその中央域より両 側域の速度を早めることが出来、これにより両側 域での通過時間を短くして過剰噴射を防止するこ とが出来、ノズルは前記板材の走行方向に対して 直角方向であって干鳥状に、しかも一つおきに出 したノズルがノズルピッチのほぼ1/2 ずらせて配 設されたので、関無くしかも能率良く除去作業を することが出来る。

# [実施例]

以下、図示の実施例により本発明を詳しく説明 する。

第1 図において、1 はコンベア 2 、 3 の間に設けられた 異物除去 装置であり、プリント 基板等のワーク 4 を搬送するコンベア 1 a と、ワークの上面に 高圧水を噴射する噴射装成 1 b とを値まてい

するためになされ、最大限に効力を発揮しかつ無 駄の無い高圧水吸射による異物除去装置を提供す ることを技術的製顔としたものである。

#### [課題を解決するための手段]

#### [作用]

板材をその進行方向に対して前後に微振動させる振動機構を設けたので、前記ノズルによる軌跡

る。前記異物除去装置1のコンベア1aは、前記ワーク4を搬送するローラー5を有すると共に、 底部にはパイブレーター 6 が取り付けられ、このパイブレーターによりコンベア1a全体を前後方向に登録動出来るようにしてある。

前記項射装置1bは、第2図に示すようにノズルフから高圧水8が噴射されるが、その高圧水が前記ワーク4の表面に衝突した時の有効直径をWとし、その高圧水の軌跡のピッチ(中心のピッチ)をPとした場合に、P=Wならば軌跡間に隙間が生じないで表面の付着物9を能率良く除去出来るが、P<Wならば軌跡の一部が重なって噴射過剰となるばかりか作業性が悪くなり、P>Wならば第3図に示すように軌跡間に隙間Rが生じてその部分の除去作業が不完全となる。

的記ピッチPは、前記ワーク4の機送速度をv、前記ノズル7の偏心回転数をnとすると、P=v/nであるから、処理能力を落とさずに完全除去を図るためには回転数nを増大させれば良いが、回転数を上げるとノズル7に接続している

給水ホース(図示せず)が早く消耗して経済的に不利である。その他の解決策として考えられたのが本発明に保る援動方式であり、即ち前記パイブレーター8でワーク4の進行方向に沿って前後に数援動させると、前記蔵間Rにも高圧水が噴射されて履無く付着物8を除去することが出来る。 更に、この時噴射装置1bを左右方向(ワーク4の進行方向に対して直角方向)に援動させると、

第3図に示すように、高圧水の軌跡において中心域Aから両側域Bに至るに従って軌跡が互いに重なり合う面積が増大する傾向があり、両側域Bは中心域Aに比べると、高圧水が過剰に吸射されていることになる。このようなA、B領域における噴射域の不均一を防止するために、本発明は第4図に示すように、前記ノズルフを楕円ギャ10の短輪10b側に偏心させて取り付け、この楕円ギャに対して長軸又は短軸同士が互いに直交するように対して長軸又は短軸同士が互いに直交するように製動側の楕円ギャ11を嚙合させ、楕円ギャ11をモーター12で回転させるように構成してある。こ

めである。この場合、同時にノズルで、の中心域A、に沿ってノズルでの両側域Bが通過するので、ノズルで、の三日月型隙間のうちの最大部分がノズルでの噴射圧の強い両側域により通過されることになり、要するにノズルで、で、は互いに他の欠点を補う結果、効率が極めて良好でしかも確実な除去作業を期待することが出来る。

#### [発明の効果]

の場合、前記ワーク4の進行方向をCとすれば、 前記ノズル7は等連円運動ではなく、前記中心域 Aでは遅く、両側域Bでは早く回転される。従っ て、両側域Bでの軌跡の通過時間が早くなり、ノ ズルの高圧水噴射量が減少されて中心域Aとの噴 射量の不均一を解消することが出来る。

ノズル7の配置に関しては、第5 図に示すようにワーク4の走行方向に対して直角方向に干鳥状に配設してある。1 つおきに列から飛び出させて配置したノズル7 では、一列に並んだノズル7のピッチ E のほぼ 1/2 ずつずらして配設されている。つまり、各ノズル7 はノズル7間の中間を通る線上にそれぞれ位置し、しかもノズル7間の中点を中心とし、半径がほぼ 1/2 Eの円周上に位面している。

このようにノズルフ'を配設したのは、第8図に示すようにノズルフの軌跡間に三日月型の隙間が生じた場合に、その面積の一番大きな中心域Aに沿って、ノズルフ'の軌跡が最大に重複する両側域B'(高圧水の過剰吸射域)を通過させるた

ことが出来、これにより両側域での通過時間を短くして過剰噴射を防止することが出来、更にノズルは前紀板材の走行方向に対して直角方向であって干鳥状に、しかも一つおきに出したノズルがノズルピッチのほぼ1/2 ずらせて配設されたので、板材の表面を限無くしかも能率良く異物の除去作業をすることが出来る。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る装置の機略側面図、第2 図はノズルの噴射状態を示す断面図、第3 図は噴射による軌跡の設明図、第4 図は楕円ギャによるノズルの駆動を示す平面図、第5 図は千鳥状に配設したノズルの位置を示す平面図、第6 図はそのノズルによる噴射軌跡の説明図、第7 図は従来例の説明図である。

 1 … 異物除去装置
 1 a … コンベア

 1 b … 噴射装置
 2、3 … コンベア

 4 … ワーク
 5 … ローラー

 6 … パイブレーター
 7 … ノズル

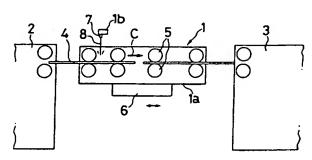
 8 … 高圧水
 9 … 付着物

10、11… 楕円ギヤ 12…モーター

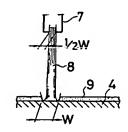
特許出願人 凸版印刷株式会社

代理人 秋元輝雄 (外1名)

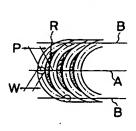
第 1 図



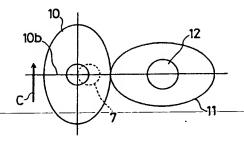
第2国



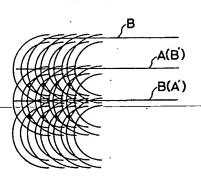




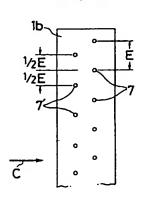
第 4 图



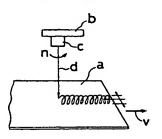
第6四



第5四



第 7 页



# 手続補正費(館)

平成1年6月9日

特許庁長官 殿

(特許庁密査官

殿)

1. 事件の表示

平成1年 特許願 第108193号

2. 発明の名称

高圧水噴射による異物除去装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (319) 凸版印刷株式会社

4.代理人

住 所 〒107 東京都港区南青山一丁目1番1号

電話 475-150160 (2000)

氏 名 (6222)弁理士 秋 元 鱓

(ほか1名)

5. 補正命令の日付(自発)

(発送日)平成 年 月 日

6. 補正の対象

(明細費) 発明の詳細な説明の欄



# 手続補正書(館)

平成1年9月1

特許庁長官 殿

(特許庁審査官

殿)

1. 事件の表示

平成1年 特許 顧 第108193号

2.\_発明の名称\_\_\_

高圧水噴射による異物除去装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (319) 凸版印刷株式会社

4.代理人

住 所 〒107 東京都港区南青山一丁目1番1号

電話 475-1501例

氏 名 (6222)弁理士 秋 元 輝 雄:

(ほか1名)

5. 補正命令の日付(自発)

(発送日)平成 年

8

6. 植正の対象

(明細書) 発明の詳細な説明の構



# 7. 補正の内容

(1) 本願明細杏、第2頁11行目、「異物を除去する」を『被膜或は異物等を剝離又は除去する』と訂正する。

### 7. 補正の内容

- (1) 明細書、第9頁10行目、「ブリント基板等の板材」を「ブリント基板、或は画像パターン形成板等の板材」と訂正する。
- (2) 同群、第9頁11行目、「表面の異物」を 「表面の異物、或は該表面に接着樹脂部と易剝離 樹脂部とをパターン形成した該板材の易剝離部分 等」と訂正する。

PAT-NO:

JP402284682A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 02284682 A

TITLE:

DEVICE FOR REMOVING FOREIGN MATTER

BY HIGH-PRESSURE

WATER INJECTION

PUBN-DATE:

November 22, 1990

INVENTOR - INFORMATION: NAME MURAKAMI, MORIYOSHI HAYASHIDA, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOPPAN PRINTING CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP01108193

APPL-DATE:

April 27, 1989

INT-CL (IPC): B08B003/02, H05K003/26

## ABSTRACT:

PURPOSE: To efficiently remove foreign matter by providing a vibrating mechanism for microvibrating a plate material longitudinally in its traveling direction.

CONSTITUTION: A foreign matter removing device 1 is set between conveyors 2 and 3. The conveyor 1a of the device 1 is provided with rollers 5 for conveying a work 4, and a vibrator 6 is fixed to the bottom. The entire conveyor la is microvibrated longitudinally by the vibrator 6. An elliptic gear having a nozzle 7 is meshed with a driving elliptic gear so that the major and minor axes are orthogonally crossed, and the elliptic gear 11 is turned by a motor 12. Consequently, the injection amt. is made uniform, and foreign matter is efficiently removed.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio